PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-123600

(43)Date of publication of application: 23.04.1992

(51)Int.Cl.

H04R 17/00 A61B 8/00 G01N 29/24

(21)Application number : 02-242339

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

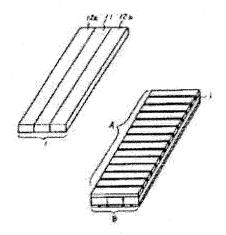
14.09.1990

(72)Inventor: MASUZAWA YUTAKA

(54) ULTRASONIC PROBE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a ultrasonic probe in which the electric drive region selectivity is improved whose sensitivity is nearly equal to that of a conventional piezoelectric material by using a piezoelectric material and an electrostriction material whose piezoelectricity is induced by a bias voltage for a vibrator material. CONSTITUTION: A rectangular piezoelectric vibrator 11 made of a piezoelectric ceramic component or the like, and rectangular electrostriction vibrators 12a, 12b made of an electrostriction ceramic component or the like are processed and bonded so that the resonance frequency in the broadwise direction is equivalent to the frequency of an ultrasonic wave radiating or to be received to form a vibrator 1. Then strip shaped electrode arrays A, B are provided so that they are orthogonal to each other on each major face. Since the electrostriction material has a property in which a voltage fluctuation takes place due to a mechanical displacement under a bias electric field, it acts like a piezoelectric material whose conversion efficiency is



controlled by a DC bias electric field. Thus, the ultrasonic wave probe is realized in which the electric drive region selectivity is obtained and its sensitivity is nearly equal to that of a conventional piezoelectric material.

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

平4-123600 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

⑤Int. Cl. 5

識別記号

502

庁内整理番号

43公開 平成 4年(1992) 4月23日

H 04 R 17/00 A 61 B 8/00 G 01 N 29/24

332 Y

7350-5H

9052-4C 6928-2 J

請求項の数 4 (全6頁) 審査請求 未請求

69発明の名称

超音波探触子

願 平2-242339 ②)特

平 2 (1990) 9 月14日 22出

明 老 鱘 @発

裕

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

勿出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

勝男 弁理士 小川 個代 理

外1名

멝

1. 発明の名称

超音波探触子

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 振動子材料の平板の両主面に、互いに直交な いしある角度で交差する短冊状の電極配列A, Bを設けたものを振動子に用いた超音波探触子 において、振動子材料に圧電材料とパイアス電 圧により圧電性が誘起される電歪材料を用いた ことを特徴とする超音波探触子。
 - 2. 請求項1記載の超音波探触子の振動子におい て、該電極配列AまたはBの中心付近の一電極 に接する部分の振動子材料を圧電材料で構成し、 その他の部分を電歪材料で構成したことを特徴 とする超音波探触子。
 - 3. 請求項1, 2記載の超音波探触子の振動子に おいて、シート状有機物の中に多数の柱状の圧 電材料または電歪材料がシート面に垂直に埋め 込まれた構造の複合材料を振動子材料として用 いたことを特徴とする超音波探触子。

- 4.請求項1から3に記載の超音波探触子を備え た医用超音波診断装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、電子走査方式の医用超音波診断装置 に用いる超音波探触子に関し、特にその振動子の 構成に関する。

〔従来の技術〕

従来、被検体中に超音波パルスを放射し、組織 の境界から反射されるエコーを受波してブラウン 管等の表示器上に所望の断層像を表示する医用超 音波診断装置が周知である。この装置において超 音波の送受信を行う超音波探触子は、超音波と電 気信号の変換を行う振動子にジルコン酸チタン酸 鉛(PZT)系磁器等の圧電材料を用いている。 第 2 図 (a) はリニア型電子走査を行う超音波探 触子の振動子構成を簡単に示したものである。こ の探触子においては、圧電振動子11の片面には 短冊状に分割されて配列した電極配列Aが形成さ れ、また他方の面には接触電極圧が設けられてい

特開平4-123600(2)

る。また圧電振動子11は電極配列Aの各分割に 沿って分割される場合もある。

超音波の送受信時には電極 A₁ ~ A_nのうちから、 一群の電極として例えば電極Aュ~A。が選択され、 送受信回路21と接続される。選択された各電極 およびそれに付随する振動子に与えられる送受信 信号には異なる遅延時間が与えられ、電子フォー カスが行われる。さらに、超音波の送受信動作を 選択する一群の電極の位置を電極配列Aの配列方 向に順次移動しながら繰返し、一つの断層面の電 子走査を完了する。このような動作を行う超音波 探触子において、電子走査を行う方向に対して直 交する方向(短軸方向)は電子的にフォーカスで きないので、音響レンズ等を用いた固定焦点とな っている。従って、電子走査方向の超音波ピーム は電子フォーカスにより可変であるために、被検 体内の広い深さ範囲に渡って髙い収束性を実現で きるが、短軸方向での収束は固定の焦点域より外 れると収束性が低下する。超音波ビームの収束性 の高さが得られる断層像の分解能の高さを決める

ムの収束域の移動を細かく制御できるとされている。

しかし、この交差型電極を備えた振動子を圧電材料で構成し、電極交差部分のみを駆動して超音波を送受信しようとすると、電極配列A, Eの中から各々選択した電極の交差部分以外の部分でも、電気的に半選択状態になるために励振され、結果的に短軸方向の振動子口径の選択性が悪化する問題があった。

この短軸方向の振動子口径の選択性悪化電性 を方法として、パイアス電界に用いる電面材料を振動子材料に用いいる。 に特開昭62-84697号」に開示される振動子は、第2図(b)で示して、近点の代わらい。 がないて、圧電振動子11の圧電材料の代わいに電域にて、 が料を用いる方法である。場合には、電極短いのに電気が引いる。 を用い口径で駆動する場合には、電極地ののにで、する場合には、する。 により、電極に、と対面の電極配列Aの起これにより、電界が印かされ、圧電性が移った。 を流パイアス電界が印かされ、圧電性が移り ために、断層面の厚さ方向の分解能は、短軸方向 での焦点域以外で低下している状態にある。

この点を改善する方法として交差型の電極を振 動子に設けた短軸可変口径超音波探触子を用いる 方法が特開昭56-21057 号に開示されている。こ の方法でま、第2図(a)の接地電極Eを電子走 查方向に沿って分割し、第2図(b)に示すよう に、E,~E,の3分割あるいはそれ以上の奇数に 分割する。このとき圧電振動子11の両面の各電 極が互いに直交方向に分割されるよう形成される。 この電極構造の振動子を用いて撮像を行う場合に は、被検体内において探触子に近距離にある部分 の撮像時には電極圧、のみを接地し、短軸方向に おいて超音波送受信を行う口径幅を電極E。の幅 に限定し、また、遠距離にある部分の撮像時には 電極E、~E。の全てを接地し超音波送受信を行う 口径幅を短軸の全幅とする。これは、短軸方向の 超音波ビームの収束域が小口径時には探触子の近 距離に移動することを応用するものであり接地電 極Eの分割数を増やせば、短軸方向の超音波ビー

るために電極E. の幅の部分だけが励振されて提 動子として機能する。また、短軸口径を大口径で 駆動する場合には、電極E.~E.全てに直流パイ アス電圧を印加し、短軸方向の全幅が振動子の で 投能する。この技術においては、振動子の全部 分を電歪材料で構成しているため、短軸口径の の径部分は常に超音波送受信に用いられるにも係 らずパイアス電圧を印加する必要がある。

[発明が解決しようとする課題]

上記従来技術において、「特開昭56~21057」で な差型の電極配列を備えた振動子を電気音響を 換部に用いた超音波探触子の動作原理あるる。 し、この技術では圧電振動子を振動子材料にして に場合の著しい選択性の低下を考慮し、用にに た場合の手法は検討されていなかった。 までは受討されていないでは に特開昭62~84697号」においては、交差型のに では探触子が開示されているが、短軸可変に超 を接触子が開示されているが、短軸可変に を表慮した振動子構成は考慮とれて

特開平4-123600(3)

本発明の目的は交差型の電極配列を設けた振動子を用いた超音波探触子において、電気的な駆動領域選択性を改善し、かつ感度を従来の圧電材料と同程度に有する超音波探触子を提供することにある。

また、本発明の他の目的は交差型の電極配列を設けた振動子を用いた短軸可変口径超音波探触子において、電気的な駆動領域選択性を改善し、感度を従来の圧電材料と同程度にできる超音波探触子を提供することにある。

列 B と直交する方向に分割されており、リニア型 あるいはセクタ型の電子走査に必要な各チャネル の振動子の幅及び数で分割され、各電極は超音波 送受信を行う電子走査回路群と接続される。

[作用]

 また、本発明の他の目的は上記の超音波探触子の振動子材料を提供することにある。

また本発明の他の目的は上記超音波探触子の適 用装置を提供することにある。

{課題を解決するための手段}

制限したことになる。また、電極配列Bの中心の電極を接地点への接続からパイアの電子 12a, 12bで構成されている部分の一て振動を表してが、がすると、では全てが、パイアスを圧の印かによりの日産に後能する。これにより、何を取り、短軸方向の印圧の明確は、接地点への接続とパイアス電圧の印が表により可能を設けた振動子構成による短軸可変口径探触子が動作可能となる。

〔実施例〕

次に本発明の実施例を説明する。

第1 図(a)に示すように、圧電磁器組成物 (例えばチタン酸鉛ージルコン酸鉛系固溶体セラミクスなどの強誘電体)等よりなる矩形の圧電振動子11と電歪磁器組成物(例えばPb(M g 1/2 M b 2/2)〇,-PbTi〇。系固溶体セラミクスなどの緩和型強誘電体において、強誘電体への相転移温度が比較的室温の付近にある組成物など)等よりなる矩形の電歪振動子12a,12bをそれ

特開平4-123600(4)

ぞれ厚み方向の共振周波数が放射あるいは受波する超音波の周波数に相当するように加工して接合し、振動子1とする。このとき、電歪振動子12 a , 1 2 b はその長手方向の大きさは圧電振動子1 1 と電電振動子1 2 a , 1 2 b の厚みは異なっていてもよいが、1 2 a , 1 2 b の厚みは同一である。

検体内の各点からのエコー受信信号となるように 刻々と各チャネルの遅延時間を変更し、送受信回 路21は受信信号の整相加算を行う。この動作を 同時選択する電極をA₂~A₆に変更して接続した あとに再び繰り返す。

こうるが移動を での位をである。 でのでは、 でいるでは、 でいるでいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでいるでは、 でいるでは、 でいるでいるでは、 でいるでは、 でいるでいるでいるでいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 は超音波送受信を行う電子走査回路群と接続され る。これらの電極は例えば銀粒子の焼き付けや銅, ニッケルなどの無電解鍍金により形成しても良い。 第3図はリニア型の電子走査を行う場合の振動 子1と探触子周辺回路の接続を示す概念図である。 まず、撮像の開始時点で電極Aュ~Anのうちから、 一群の電極として電極Aュ~A。が選択される、送 受信回路21と接続される。この時に同時に選択 される電極の数はこの図の例に限らず、 n 個より 少ない数の範囲で任意である。選択された各電極 に付随する振動子1の一部分に与えられる送波信 号すなわち振動子の励振パルスには遅延回路部 21により異なる遅延時間が与えられ、送波時の 電子フォーカスが行われる。これにより超音波探 触子と接する被検体内の焦点領域に超音波パルス が収束する。この後、被検体内において探触子の 近傍の領域より順次反射される超音波エコーが再 び振動子1を励振し送受信回路21の入力となる。 遅延回路211は電極A、~A。に対応する各チャ ネルより入力される超音波エコー受信信号より被

電極B。と電極配列Aとで挟まれる圧電振動子 11は常に超音波の送受信能を有するが、電極 B」,Bz,Ba,Bsと電極配列Aで挟まれる電歪 振動子12a,12bの超音波の送受信能は、バ イアス電圧印加回路31の動作状態により変化す る。電歪材料はバイアス電圧の印加されたもとで のみ圧電性すなわち超音波送受信能を有するため、 パイアス電圧印加回路31内部の同流電圧源と電 極Bュ,B。さらには電極Bュ,B。が接続状態とな れば、電子走査方向(電極配列Aの配列方向、長 軸方向)と直交する方向(短軸方向)の振動子口 径が実効的に増加する。また、電極 B 1 , B 2 , B 4 , B。 がパイアス電圧印加回路31内部の接地点と 接続状態となれば、電歪振動子12a,12bは 圧電性を失い、超音波送受信能を有さず、電気的 には付帯する容量としてのみ働く。超音波の送受 信動作時には、電極 B 1 , B 2 , B 4 , B 5 はパイア ス電圧印加回路31内部の直流電圧源あるいは接 地点の何れかに接続されている。電極配列Bの分 割数は本実施例の5分割に限らず、3以上の任意

特開平4-123600(5)

の奇数個に分割される。Mを自然数とすると電極 配列Bは2M+1個に分割され、第3回において はMが2の場合に相当する。

このとき、電極配列 B が B 1 ~ B 2 H + 1 よりなるとすると、中心の電極 B H + 1 は圧電振動子 1 1 と接しており、常に接地点と接続される。また、LをM以下の自然数とすると、電極 B H + 1 + L 及び電極 B H + 1 - L は一緒にバイアス電圧印加回路 3 1 に接続される。これによりバイアス電圧印加回路 3 1 に接続される配線数はM本減少する。このことは、圧電振動子 1 1 に接する中心の電極の左右の電極を中心より順に左右 1 本ずつ束ねることを意味する。

第3回の場合の振動子で行う短軸可変口径動作では、3段階の撮像動作により一断層面の摄像を行う。まず、被検体内において探触子の近距離領域での超音波送受信時には電極B全てを接地し、短軸方向において超音波送受信を行う口径幅を電極B,の幅(圧電振動子11の幅)に限定する。被検体内の中距離領域での超音波送受信には電極

〔発明の効果〕

本発明によれば、Bモードエコーグラフィーにより被検体内部の断層像を得る医用超音波診断装置に関して、断層像の厚み方向の分解能を向上できる短軸可変口径探触子が容易な構成で提供され

B2, B4だけをパイアス電圧印加回路31内にお いて直流電圧源に接続して、短軸方向の実効的口 径幅を増加させる。さらに、被検体内の遠距離領 域での超音波送受信では、電極Bı, Bz, Ba, B。をバイアス電圧印加回路31内において直流 電圧源に接続し、振動子1の短軸方向の全幅を短 軸口径として動作させる。これは、短軸方向の超 音波ビームの収束域が小口径時には探触子の近距 離に移動することを応用するものであり、電極B の分割数を増やせば、短軸方向の超音波ビームの 収束域の移動を細かく制御できる。これにより、 短軸方向の超音波ビームの収束域がシリコーンゴ ムなどで形成された機械的音響レンズにより固定 になっていた従来の超音波探触子に比べで、短軸 方向の超音波ビームの収束域の移動を制御できる ようになるため、得られるBモード断層像の厚み 方向の分解能が改善された。

る。

側電板.

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の探触子の振動子の構成と電極構造を説明する図、第2 図は従来の圧電振動子を用いた超音波探触子の動作を説明する図、第3 図は本発明の振動子を用いた場合の動作方法を説明する概念図、第4 図は複合圧電材料あるいは複合電歪材料の構造を説明する図である。

1 …振動子、11 … 圧電振動子、12 a, 12 b … 電重振動子、21 1 … 送受信回路、211 … 遅延回路部、31 … バイアス電圧印加回路、41 … 複合材料、42 … 圧電あるいは電歪磁器組成物、43 … 有機物樹脂、A, B … 電極配列、E … 接地

代理人 弁理士 小川勝男

特開平4-123600(6)

